

Studiengang Microelectronics and Microsystems (Kohorte w22)

Musterverlauf O Master Microelectronics and Microsystems (IMPMM) Duale Variante

Kernqualifikation Pflicht	Vertiefung Pflicht	Schwerpunkt Pflicht	Abschlussarbeit Pflicht
Kernqualifikation Wahlpflicht	Vertiefung Wahlpflicht	Schwerpunkt Wahlpflicht	Überfachliche Ergänzung

Vertiefung Microelectronics Complements

1	Praxismodul 1 im dualen Master		Praxismodul 2 im dualen Master		Projektarbeit IMPMM	Masterarbeit im dualen Studium
2	Praxisphase 1 im dualen Master	0	Praxisphase 2 im dualen Master	0		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	Mikrosystemtechnik		Mikrosystementwurf			
12	Mikrosystemtechnik	VL 2	Mikrosystementwurf	VL 2		
13	Mikrosystemtechnik	PBL 2	Mikrosystementwurf	PR 3		
14						
15						
16						
17	Mikrosystemtechnologie in Theorie und Praxis		Halbleitertechnologie		Seminar für IMPMM	
18	Mikrosystemtechnologie	VL 2	Halbleitertechnologie	VL 4	SE 2	
19	Mikrosystemtechnologie	PBL 2	Halbleitertechnologie	PR 2		
20					Praxismodul 3 im dualen Master	
21					Praxisphase 3 im dualen Master	
22					0	
23	Entwurf Integrierter Schaltungen		Erweiterter IC-Entwurf			
24	Entwurf Integrierter Schaltungen	VL 3	Erweiterter IC-Entwurf	VL 2		
25	Entwurf Integrierter Schaltungen	GÜ 1	Erweiterter IC-Entwurf	PBL 2		
26						
27						
28						
29	Silizium Photonik		Optoelektronik I - Wellenoptik		Optoelektronik II - Quantenoptik	
30	Silizium Photonik	VL 2	Optoelektronik I: Wellenoptik	VL 2	Optoelektronik II: Quantenoptik	
31	Silizium Photonik	PBL 2	Optoelektronik I: Wellenoptik	GÜ 1	Optoelektronik II: Quantenoptik	
32						
33			Faseroptik und Integrierte Optik			
34			Faseroptik und Integrierte Optik	VL 2		
35			Faseroptik und Integrierte Optik	GÜ 1		
36						
Betrieb & Management (siehe Katalog) - 6LP						
Technischer Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich ET (laut FSPO) - 6LP						
Theorie-Praxis-Verzahnung im dualen Master (siehe Katalog) - 6LP						

Die Veranstaltungen aus dem Katalog sind im Studienverlauf je nach Semesterarbeitsbelastung in Höhe der geforderten Anzahl an Leistungspunkten flexibel zu belegen.

